09

Особенности спектров комбинационного рассеяния света слоистых кристаллов 2*H*-α-ln₂Se₃ различной толщины

© И.А. Елисеев, Г.В. Осоченко, А.Н. Смирнов, В.Ю. Давыдов, М.В. Рахлин, Л.В. Котова, К.А. Гасникова, П.А. Алексеев, Ю.Э. Китаев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия E-mail: ilya.eliseyev@mail.ioffe.ru

Поступила в Редакцию 30 апреля 2024 г. В окончательной редакции 28 октября 2024 г. Принята к публикации 30 октября 2024 г.

> Представлены результаты исследований колебательных свойств слоистых кристаллов α -In₂Se₃ при изменении количества составляющих их слоев. Совместный анализ данных спектроскопии КРС и атомносиловой микроскопии с последующим теоретико-групповым анализом колебательных мод позволили установить закономерности изменения параметров спектральных линий в области высоких и сверхнизких ($\omega < 50 \, {\rm cm}^{-1}$) частот. Впервые показано, что частота высокочастотной линии $A_1(3)$ ($\omega \sim 200 \, {\rm cm}^{-1}$) может быть использована для оценки толщины α -In₂Se₃ в диапазоне от семи до нескольких десятков слоев.

Ключевые слова: двумерные материалы, селенид индия, спектроскопия КРС, колебательные свойства.

DOI: 10.61011/FTT.2024.12.59592.6624PA

1. Введение

Популярность семейства слоистых материалов, представляющих собой структуры с ковалентными связями внутри слоя и ван-дер-ваальсовой межслоевой связью, обусловлена широчайшим диапазоном существующих и перспективных областей их применения. Данные материалы и гетероструктуры на их основе используются в таких ведущих областях, как нелинейная оптика и оптоэлектроника [1], квантовые вычисления [2] и многих других. Благодаря своим выдающимся сегнетоэлектрическим и пьезоэлектрическим свойствам, In₂Se₃ на сегодняшний день является одним из самых активно исследуемых материалов этого семейства. Однако, несмотря на наличие большого объема публикаций, посвященных исследованию его электрических, структурных и механических свойств (см. обзоры [3-8] и ссылки в них), область его оптических и колебательных свойств, на наш взгляд, остается недостаточно изученной.

Особенностью спектров КРС большинства двумерных слоистых материалов, таких как графен, моно- и дихалькогениды переходных металлов, гексагональный нитрид бора и многие другие, является наличие линий, соответствующих колебаниям слоев друг относительно друга. Эти линии, как правило, проявляются в области сверхнизких (< 50 cm⁻¹) частот, что создает определенные трудности в их наблюдении. Тем не менее, на примере перечисленных выше материалов было показано, что анализ этой области спектра КРС крайне информативен при определении количества слоев [9]. Более того, на примере MoS_2 было продемонстрировано, что частоты линий, соответствующих колебаниям слоев друг относительно друга, значительно менее чувствительны

к деформации кристаллической решетки, чем высокочастотные линии внутрислоевых колебаний [10]. Таким образом, положение низкочастотных линий внутрислоевых колебаний в спектре КРС дает потенциально более достоверную информацию о количестве монослоев.

Целью настоящей работы является разработка методики оптической неразрушающей оценки толщины In₂Se₃ с использованием спектроскопии КРС. Исследовались чешуйки In₂Se₃, изготовленные методом микромеханического отслаивания из объемного кристалла $(\alpha$ -In₂Se₃ производства HQ Graphene) и помещенные на кремниевые подложки, покрытые 50-нм слоем золота. Измерения спектров КРС проводились при комнатной температуре в геометрии обратного рассеяния с использованием спектрометра Horiba LabRAM HREvo UV-VIS-NIR-Open, оснащенного конфокальным микроскопом с объективом Olympus MPLN100 \times (NA = 0.9). Использование при регистрации спектров дифракционной решетки 2400 штрихов/мм позволило достигать спектрального разрешения 0.4 cm⁻¹. Мощность возбуждающего света лазера YAG:Nd с длиной волны 532 nm составляла менее 100 mW в пятне диаметром 1 μ m. Для отсечения компоненты рэлеевского рассеяния возбуждающего света и регистрации спектров в области сверхнизких частот использовался набор сверхузкополосных фильтров BragGrate. В качестве калибровочных использовались оценки толщины In₂Se₃, полученные из данных атомносиловой микроскопии (АСМ). Исследование методом АСМ проводилось на установке Ntegra AURA с использованием кантилевера НА_NC с радиусом кривизны менее 10 nm [11].

Для симметрийного анализа фононных спектров In₂Se₃ была использована оригинальная процедура, при-

менявшаяся ранее для GaSe [12]. Теоретико-групповой анализ выполнялся последовательно для изолированного слоя, затем для объемного кристалла, и наконец, устанавливалось симметрийное соответствие между слоевыми и кристаллическими модами. Это позволяет выявить генезис внутрислоевых и низкочастотных межслоевых колебаний. Важно отметить, что термин "слой" в отношении In₂Se₃ в настоящей работе обозначает двупериодический (квазидвумерный) кристалл, состоящий из пяти последовательно расположенных плоскостей атомов Se-In-Se-In-Se с ковалентными связями между атомами.

Симметрия объемного кристалла In_2Se_3 описывается пространственной группой $P6_3mc$ (SG 186). В элементарную ячейку кристалла входят две формульных единицы (10 атомов) и два слоя, симметрия каждого из которых описывается слоевой группой симметрии p3m1 (DG 69). Отметим, что слоевая группа p3m1 (DG 69) является подгруппой пространственной группы P3m1 (SG 156).

В настоящей работе рассматриваются тонкие чешуйки толщиной N слоев. Симметрия обоих слоев, входящих в элементарную ячейку объемного кристалла, описывается одной и той же слоевой группой. При этом два слоя, входящие в элементарную ячейку объемного кристалла, различаются размещением атомов по позициям симметрии (позициям Уайкофа), а их координаты связаны между собой поворотом на 60° и сдвигом.

Структуру, состоящую из *N* слоев, можно представить как элементарную ячейку виртуального объемного кристалла с пространственной группой *P*3*m*1 (SG 156).

Колебательное представление изолированного слоя описывается выражениями

$$\Gamma^{\rm L}=5A_1+5E;$$

для акустических колебаний $\Gamma_{\rm ac}^{\rm L} = A_1 + E$, для оптических $\Gamma_{\rm out}^{\rm L} = 4A_1 + 4E$.

Представление для структуры из N слоев имеет вид:

$$\Gamma^{\rm NL} = N(5A_1 + 5E);$$

для акустических колебаний $\Gamma_{\rm ac}^{\rm NL} = A_1 + E$, для оптических $\Gamma_{\rm opt}^{\rm NL} = (5N_{\rm L}-1)(A_1+E).$

Оптические колебания симметрии A_1 активны в КРС в геометриях параллельной поляризации (xx, yy, zz), а колебания симметрии E — как в геометриях скрещенной — xz, yz, xy, так и параллельной — xx, yy — поляризаций.

Исходя из приведенных выше колебательных представлений, мы можем получить выражения для количества колебательных мод структуры, состоящей из *N* слоев:

$$N_{\rm LF} = 4N(A_1 + E) \tag{1}$$

для межслоевых (низкочастотных) колебаний и

$$N_{\rm HF} = (N - 1)(A_1 + E) \tag{2}$$

для внутрислоевых (высокочастотных) колебаний.

На рисунке, *a*, *b* представлены экспериментально измеренные спектры КРС 20-слойного кристалла In₂Se₃, полученные в геометриях скрещенной $(z(xy)\overline{z})$ и параллельной $(z(xx)\overline{z})$ поляризации. Здесь и далее геометрия поляризации приведена в обозначениях Порто, где оси *x* и *y* взаимно перпендикулярны и ориентированы произвольно в плоскости слоя, а ось *z* перпендикулярна плоскости слоя.

Как можно видеть, в низкочастотной части спектров (рисунок, а) набор линий, наблюдаемых в параллельной и скрещенной поляризациях, полностью совпадает. Это позволяет нам на основе указанных выше правил отбора приписать наблюдаемые в спектрах линии сдвиговым межслоевым колебаниям симметрии Е в плоскости слоя. При этом в спектрах наблюдается не более четырех линий, в то время как полученное нами выражение (1) предсказывает наличие в 20-слойном кристалле In₂Se₃ 20 колебательных мод симметрии Е. Это противоречие можно объяснить влиянием ограниченного спектрального разрешения прибора и связанной с этим невозможностью регистрации близко расположенных друг к другу линий. Отсутствие в спектрах существенного вклада мод симметрии А₁, соответствующих дышащим колебаниям слоев в направлении вдоль оси z, может указывать на слабое влияние таких колебаний на изменения в тензоре поляризуемости.

На рисунке, *b* представлены спектры, измеренные в области высоких частот. Наличие ярко выраженной линии с частотой 88 cm^{-1} указывает на то, что исследуемый образец представляет собой α -In₂Se₃ политипа 2*H* [4]. Хорошо видно, что большинство наблюдаемых линий в скрещенной геометрии отсутствует, что позволяет, согласно сформулированным выше правилам отбора, связать их с колебаниями симметрии A₁. Отметим, что по сложившейся в большинстве работ [13,14] классификации линии с частотами 180–182 и 186–187 сm⁻¹ относятся к колебаниям симметрии *E* и A₁ соответственно, тогда как полученные нами данные указывают на принадлежность линии с частотой 180–182 сm⁻¹ колебаниям симметрии *A*₁, а линии с частотой 186–187 сm⁻¹ — колебаниям симметрии *E*.

В области высоких частот (рисунок, d, e) наиболее чувствительными к изменению количества слоев являются линии $A_1(3) \ (\sim 195 \, {\rm cm}^{-1})$, частота которой при переходе от 7-слойного к 75-слойному кристаллу уменьшается более чем на 9 сm⁻¹, и слабая линия $A_1(4)$, частота которой в спектре 7-слойного кристалла на 11 ст⁻¹ выше, чем в спектре 75-слойного. Частота линии $A_1(2)$ с ростом числа слоев от 7 до 75 уменьшается на $1.2 \,\mathrm{cm}^{-1}$. В то же время частоты линий E(1) и E(2), а также А₁(1) в том же диапазоне количества слоев изменяются не более чем на $0.5 \,\mathrm{cm}^{-1}$ (рисунок, d). Известно, что влияние окружения слоя на колебания со смещениями атомов в плоскости слоя значительно меньше, чем на колебания со смещениями атомов перпендикулярно ей. Исходя из вышесказанного, мы можем предположить, что моды $A_1(1), A_1(3)$ и $A_1(4)$ соответствуют колебаниям



Спектры КРС 20-слойного In_2Se_3 в области сверхнизких (*a*) и высоких (*b*) частот, измеренные в параллельной (красный спектр) и скрещенной (черный спектр) поляризациях. На вставке панели (*b*) показана фотография одной из исследованных чешуек. Зависимости положения низкочастотных (*c*) и высокочастотных (*d*, *e*) линий от толщины In_2Se_3 , измеренной с помощью АСМ.

с существенным вкладом смещений атомов перпендикулярно плоскости слоя. В свою очередь, колебательные моды симметрии E и мода $A_1(1)$ представляют собой смещения атомов преимущественно в плоскости слоя, в связи с чем их частоты практически не зависят от количества слоев.

Суммируем вышеизложенное. В рамках настоящей работы было проведено систематическое исследование спектров КРС 2*H*-*α*-In₂Se₃ с различным количеством слоев. Установлен характер зависимостей частот спектральных линий, наблюдаемых в области низких $(10-50\,\mathrm{cm}^{-1})$ и высоких $(50-300\,\mathrm{cm}^{-1})$ частот, от количества слоев In₂Se₃. Продемонстрировано, что наиболее чувствительными к количеству слоев In₂Se₃ являются моды, соответствующие колебаниям симметрии А1. Следует особо отметить, что анализ моды $A_1(3)$, испытывающей наиболее сильный сдвиг с изменением количества слоев, позволяет оценивать толщину In2Se3 без использования тройного монохроматора или брэгговских фильтров, необходимых для анализа спектра КРС в области сверхнизких (< 50 cm⁻¹) частот. На основе данных теоретико-группового анализа были получены

Физика твердого тела, 2024, том 66, вып. 12

выражения для количества межслоевых и внутрислоевых колебательных ветвей в зависимости от количества слоев, установлена их симметрия, а также правила отбора в спектрах КРС.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- B. Guo, Q.-I. Xiao, S.-H. Wang, H. Zhang. Laser Photonics Rev. 13, 1800327 (2019). DOI: 10.1002/lpor.201800327.
- [2] A.R.-P. Montblach, M. Barbone, I. Ahranovich, M. Atatüre, A.C. Ferrari. Nat. Nanotechnol. 18, 555 (2023).
 DOI: 10.1038/s41565-023-01354-x
- [3] Y.-T. Huang, N.-K. Chen, Z.-Z. Li, X.-P. Wang, H.-B. Sun, S. Zhang, X.-B. Li. InfoMat. 4, e12341 (2022). DOI: 10.1002/inf2.12341
- [4] L. Liu, J. Dong, J. Huang, A. Nie, K. Zhai, J. Xiang, B. Wang, F. Wen, C. Mu, Z. Zhao, Y. Gong, Y. Tian, Z. Liu. Chem. Mater. **31**, 10143 (2019). DOI: 10.1021/acs.chemmater.9b03499

- [5] J. Li, H. Li, X. Niu, Z. Wang. ACS Nano. 15, 18683 (2021). DOI: 10.1021/acsnano.1c03836
- [6] S. Mukherjee, E. Koren. Isr. J. Chem. 62, e202100112 (2022).
 DOI: 10.1021/acsnano.1c03836
- [7] Y. Li, M. Gong, H. Zeng. J. Semicond. 40, 061002 (2019).
 DOI: 10.1088/1674-4926/40/6/061002
- [8] C.K.Y. Tan, W. Fu, K.P Loh. Chem. Rev. 123, 8701 (2023). DOI: 10.1021/acs.chemrev.3c00129
- [9] X. Zhang, X.F. Qiao, W. Shi, J.B. Wu, D.S. Jiang, P.H. Tan. Chem. Soc. Rev. 44, 2757 (2015). DOI: 10.1039/c4cs00282b
- [10] J.-U. Lee, S. Woo, J. Park, H.C. Park, Y.-W. Son, H. Cheong. Nat. Commun. 8, 1370 (2017).
 DOI: 10.1038/s41467-017-01487-3
- [11] B.R. Borodin, F.A. Benimetsky, V.Yu. Davydov, I.A. Eliseyev, P.A. Alekseev. ACS Appl. Nano Mater. 6, 14, 13148 (2023). DOI: 10.1021/acsanm.3c01883
- [12] V.Yu. Davydov, Yu.E. Kitaev, A.N. Smirnov, I.A. Eliseyev, A.N. Starukhin, P.S. Avdienko, I.V. Sedova, S.V. Sorokin. J. Phys. Conf. Ser. **1400**, 055007 (2019).
 DOI: 10.1088/1742-6596/1400/5/055007
- [13] R. Lewandowska, R. Bacewicz, J. Filiopwicz, W. Paszkowicz. Mater. Res. Bull. 36, 2577 (2001).
 DOI: 10.1016/S0025-5408(01)00746-2
- [14] R. Vilaplana, S.G. Parra, A. Jorge-Monterro, P. Rodríguez-Hernández, A. Munoz, F.J. Manjón. Inorg. Chem. 57, 8241 (2018). DOI: 10.1021/acs.inorgchem.8b00778

Редактор Ю.Э. Китаев